

平成 31 年 1 月 31 日

平成 30 年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員関係各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成 30 年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員長 綾 信博

第 1 回 平成 30 年度 JIS 原案作成委員会 (2)
委員会開催のご案内
(粒子径解析—粒子軌跡解析法)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様には標記の委員会委員就任をご快諾賜り、誠にありがとうございます。つきましては、第 1 回委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 平成 31 年 2 月 28 日 (木) 13 : 00~15 : 00

場 所 : 種苗会館 6 階会議室 (協会東京事務所上)

東京都文京区本郷 2-26-11

最寄駅 : 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目 徒歩 3 分

連絡先 : (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保

TEL : 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp

議 題 : JIS 原案作成の基本方針および作業スケジュールについて

以上